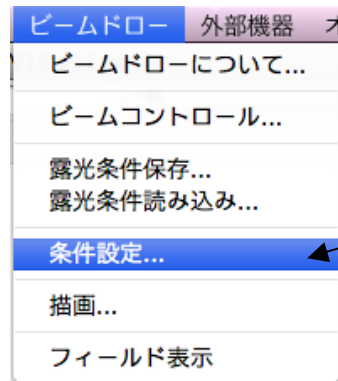


- 各フィールドの参考条件
本装置におけるフィールドの大きさ500umと100umの偏向条件を記します。
過去のファイルを使用される方は参考にして書き換えてください。



「条件設定」または「Condition」を選択

フィールドサイズ200umの場合はここに「29000」と入力してください

フィールドサイズ500um

補正条件		ハード設定	
<input checked="" type="checkbox"/> ライン多重	1	<input checked="" type="checkbox"/> ステージを使う	
<input type="checkbox"/> ネガ露光		<input checked="" type="checkbox"/> 描画専用アンプを使う	
フライバック[us]	300		60000 / 6,000[%]
振幅X/Y[%]	98.041	極性・ゲイン	
	91.3659	<input checked="" type="checkbox"/> H+ <input checked="" type="checkbox"/> V+	100 [%]
回転[度]	-10.2179		
直角[%]	-1.4819		
	<input type="button" value="チェック"/>		<input type="button" value="チェック"/>
	<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="設定"/>		<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="設定"/>

SEM条件: WD10.5mm(試料交換高さ)
加速電圧: 20kV

フィールドサイズ100um

補正条件		ハード設定	
<input checked="" type="checkbox"/> ライン多重	1	<input checked="" type="checkbox"/> ステージを使う	
<input type="checkbox"/> ネガ露光		<input checked="" type="checkbox"/> 描画専用アンプを使う	
フライバック[us]	500		14500 / 6,000[%]
振幅X/Y[%]	96.0638	極性・ゲイン	
	87.9351	<input checked="" type="checkbox"/> H+ <input checked="" type="checkbox"/> V+	100 [%]
回転[度]	-12.3402		
直角[%]	-1.0031		
	<input type="button" value="チェック"/>		<input type="button" value="チェック"/>
	<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="設定"/>		<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="設定"/>

SEM条件: WD10.5mm(試料交換高さ)
加速電圧: 30kV